

山口県半導体マテリアルエコシステム形成推進事業  
内閣府 地方大学・地域産業創生交付金事業

YAMAGUCHI SEMICONDUCTOR MATERIALS

# 記念講演会

化学のまち山口から、  
半導体の未来をつくる。

山口県の化学産業の集積を生かし、半導体マテリアル分野で  
高機能・高付加価値型の産業転換を目指す 10 年間の取り組みが、  
2026 年 10 月に始まりました。

2026 **11.17** TUE  
火

14:15～17:00 / 13:45 受付開始

山口県政資料館（旧県会議事堂） 山口市滝町 1-1



## 講演者



記念講演

安田 哲二 氏

産業技術総合研究所  
上級執行役員 兼 エレクトロニクス・  
製造領域長

半導体から読み解く  
社会・産業・技術の現在地と未来



特別講演

水野 潤 氏

国立成功大学（台湾）教授  
2026 年 11 月より山口大学兼務

次世代半導体パッケージの  
サーマルマネジメント



特別講演

泉谷 渉 氏

株式会社産業タイムズ社  
執行役会長

シリコン列島ニッポンの時代が  
始まった!!  
～産官学連携で立ち上げる半導体立国が目標～

参加費

無料

FREE

お申込み  
締切

11.10 TUE  
火

定員 100 名 (先着順)

対象 本事業に関心のある方

右の二次元コードまたは URL からお申し込みください。  
お申込み後に受付用の二次元コードをお送りしますので、  
当日ご持参ください。締切後も定員に空きがあれば受け付けます。

申込 URL <https://x.gd/8Dzve>



【主 催】山口大学  
【共 催】山口県

参  
画  
企  
業  
等



東ソー・ファインケム株式会社



三笠産業株式会社  
MIKASA INDUSTRY CO., LTD.



|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13:45       | 受付開始                                                                            |
| 14:15-14:20 | 開会挨拶<br>谷澤 幸生 氏 山口大学長（事業責任者）                                                    |
| 14:20-14:25 | 来賓挨拶<br>児玉 大輔 氏 内閣府地方創生推進事務局 参事官（地方大学・産業創生担当）                                   |
| 14:25-14:35 | 事業紹介<br>上西 研 氏 山口大学副学長                                                          |
| 14:35-15:15 | 記念講演「半導体から読み解く社会・産業・技術の現在地と未来」<br>安田 哲二 氏 産業技術総合研究所 上級執行役員 兼 エレクトロニクス・製造領域長     |
| 15:15-15:25 | 休憩                                                                              |
| 15:25-16:05 | 特別講演「次世代半導体パッケージのサーマルマネジメント」<br>水野 潤 氏 国立成功大学（台湾）教授                             |
| 16:05-16:45 | 特別講演「シリコン列島ニッポンの時代が始まった！！<br>～産官学連携で立ち上げる半導体立国が目標～」<br>泉谷 渉 氏 (株) 産業タイムズ社 執行役会長 |
| 16:45-17:00 | 名刺交換会                                                                           |

## 安田 哲二 氏

産業技術総合研究所  
上級執行役員 兼 エレクトロニクス・製造領域長  
山口大学アドバイザー

日本最大級の公的研究機関で半導体分野のトップに就任（2020年）。経済産業省「半導体・デジタル産業戦略検討会議」メンバーとして国の政策立案にも関与。山口県出身。

## 水野 潤 氏

国立成功大学（台湾）教授  
山口大学教授（特命）

ナノテクノロジーおよび半導体微細加工技術の第一人者。東北大学、九州大学、早稲田大学を歴任後、2022年より現職。半導体分野の日台の懸け橋として尽力。山口大学とは共同研究を実施中。

## 泉谷 渉 氏

株式会社産業タイムズ社 執行役会長

取材歴40年のカリスマ記者。半導体はもとより、エネルギー、自動車など幅広い業界に精通し、技術潮流を現場目線で読み解く第一人者。著書に『これが半導体の全貌だ』など多数。日本電子デバイス産業協会副会長。「日本専門新聞協会賞」受賞。

## 山口県半導体マテリアルエコシステム形成計画

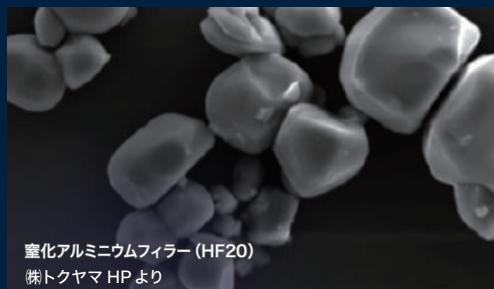
内閣府 地方大学・地域産業創生交付金／2026 年 10 月 事業開始

計画期間 R8-R17 年度

事業費 約 40 億円

内閣府交付金 約 25 億円

山口県 約 15 億円



窒化アルミニウムフィラー（HF20）  
㈱トクヤマ HP より

### 研究開発

半導体周辺の放熱材と研磨関連材料。トクヤマ、三笠産業、東ソー・ファインケム、産総研、県産業技術センターと連携。



### 大学改革・人材育成

半導体マテリアル教育研究センターを設置。大学院創成科学研究科に「半導体コース」を新設し、リスキリングも実施。



### 産学公金連携

県内企業の技術力向上と産業高度化のため、山口県産業技術センターに半導体マテリアルハブを設置。



### 山口県政資料館（旧県会議事堂） 山口市滝町 1-1

お問い合わせ・参加キャンセルは右の二次元コード（フォーム）よりご連絡ください。

駐車場案内 <https://x.gd/ODISv>

お問い合わせ <https://00m.in/CNSsa>



駐車場案内



お問い合わせ